PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-283862

(43) Date of publication of application: 29.10.1993

(51)Int.CI.

H05K 3/46

B29D 9/00

// B29K105:06

(21)Application number: 04-105895

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing: 31.03.1992 (72)Inventor: TAMURA TOSHIO

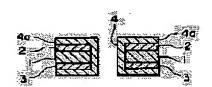
KUHARA KENJI

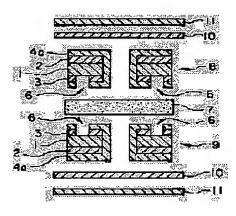
(54) MANUFACTURE OF LAMINATED PRINTED BOARD

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent oozing of adhesive from an opening of a blind through hole by pressure and to accurately form wiring circuit on the outermost layer by arranging mold release sheets of a thickness of a special range on and underneath the printed boards disposed through an adhesive layer, pressurizing, heating, and integrally laminating them.

CONSTITUTION: Copper foils 3, 3 are laminated on both side surfaces of an insulating base material 1, a hole is made in a part to be connected between wiring circuits of both side surfaces, and plated 4a as a blind through hole 4, thereby electrically connecting the circuits formed on both side surfaces. Then, after laminating, wiring circuits are formed except surfaces to serve as outermost layers. Printed boards 8, 9 are so sequentially laminated through a prepreg 9 to serve as an adhesive layer that an interconnection circuit 6 becomes an inner layer, a mold release sheet 10 is arranged, pressurized, heated through an





intermediate plate 11, and integrally laminated. The thickness of the sheet 1 has desirably a range of 0.06-3mm.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-283862

(43)公開日 平成5年(1993)10月29日

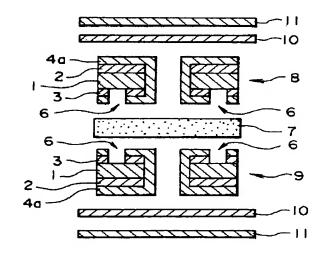
(51)Int.CL ⁵ H 0 5 K 3/46 B 2 9 D 9/00	識別記号 C	7141-4F	FI	技術表示箇別
H 0 5 K 3/46 // B 2 9 K 105:06	N	6921-4E		
# B Z 3 K 105.00				
				審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)
(21)出願番号	特顯平4-105895		(71)出願人	000002185
				ソニー株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992) 3月	31日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
			(72)発明者	田村俊夫
				東京都品川区北品川 6 丁目 7番35号 ソニ 一株式会社内
			(72)※肥夫	一体式会社的 - 久原 - 健二
			(12)元为有	
				愛知県名古屋市南区繰出町5 2 ソニー 熱田株式会社内
			(74)4 1 239 J	弁理士 小池 晃 (外2名)
			(13)(42)(TAL NEE TO CEAN

(54)【発明の名称】 積層プリント基板の製造方法

(57)【要約】

【構成】 ブラインドスルーホールを有するプリント基板を接着層を介して積層する積層プリント基板の製造方法において、接着層を介して配置されたプリント基板の上下に厚さ0.06~0.3mmの離型シートを配して加圧加熱を行い、積層一体化を行う。

【効果】 接着層が加圧によってブラインドスルーホールの開口部より滲み出ることがなく、その後の工程において最外層に正確に配線回路を形成することができ、品質の向上された積層プリント基板を得ることができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブラインドスルーホールを有するプリント基板を接着層を介して積層する積層プリント基板の製造方法において、

接着層を介して配置されたプリント基板の上下に厚さ 0.06~0.3mmの離型シートを配して加圧加熱を 行い、積層一体化を行うことを特徴とする積層プリント 基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種電子機器に内蔵される積層プリント基板の製造方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】従来より、例えばテレビジョン受像機、 ラジオ受信機等の各種電子機器においては、電子部品等 を実装するのに所定の配線回路パターンが形成されたプ リント基板が多用されている。

【0003】近年では、各種電子機器の高性能化、小型化が進み、電子機器内部に多くの配線をコンパクトに収容する必要があり、上記のようなプリント基板においては、基材の両面に配線回路を形成し、配線回路の高密度化を図って対応している。また、上記のような両面プリント基板を複数層積層し、いわゆる積層プリント基板とし、更に高密度な配線回路を形成している。

【0004】上記のような積層プリント基板は、例えば 以下のような製造方法によって製造される。

【0005】まず、絶縁性の基材の両面に銅箔をラミネートし、両面の配線回路を接続したい部分に孔部を形成し、これにめっきを施し、いわゆるブラインドスルーホールを形成し、両面に形成される配線回路間の導電を可 30 能とする。

【0006】次に、積層後最外層になる面を除いて配線回路を形成する。例えば、4層の積層プリント基板を製造する際には、最外層にあたる面の配線回路は形成せずに内層となる面のみに配線回路を形成する。具体的には、配線回路を形成する面上に所望の配線回路に応じてエッチングレジストを形成し、その後エッチングレジストを除去して配線回路を形成する。

【0007】次に、接着層となるプリプレグ(一般的には、ガラスクロス等の補強材にエポキシ樹脂等の半硬化状態のものを含浸させたもので、加熱によって溶解し、再度の加熱によって完全に硬化するものである。)を介して各層を所定の順番に順次積層し、この積層されたプリント基板の上下に離型シートを配し、プリプレグを溶融させると共に回路の凹凸になじませるため、加圧加熱を施し、プリプレグを溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる。

【0008】そして、積層されたプリント基板間の導電 層ブリント基板の製造を行うことも提案されているが、 が必要な部分に、孔部(いわゆる質通孔)を形成し、め 50 同様の結果であり、生産コストも高くなり実用性は低

っきを施して導電が可能となるようにする。次いで、最外層の配線回路の形成を行う。すなわち、最外層に銅をめっきし、その上に所望の配線回路に応じてエッチングレジストを形成し、その後エッチングを施して、配線回路に応じた銅を残し、エッチングレジストを除去して配線回路を形成する。上述のような製造方法によって、上記積層ブリント基板は製造される。

[0009]

(発明が解決しようとする課題)ところが、上述のような製造方法によって積層プリント基板を製造する場合、次のような不都合が生じる。

【0010】すなわち、プリント基板をブリプレグを介して所定の順番に順次積層し、この積層されたブリント基板の上下に離型シートを配し、加圧加熱を施し、プリプレグを溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる工程において、溶融したブリプレグが加圧によって最外層に形成されるブラインドスルーホールの開口部より滲み出てしまうというものである。この滲み出たブリプレグは最外層で硬化し、この後の工程において最外層に銅めっきを施す際にも残存している。上記のようにプリレグが残存したまま最外層に銅めっきを施し、所望の配線回路に応じてエッチングレジストを形成し、その後エッチングを施した場合、ブリプレグが残存している部分においてはその下層にあるめっき、銅箔のエッチングが完全に行われておらず、回路を正確に形成することができない。

【0011】この時、上記の離型シートとしては、通常、厚さが25μm程度のテフロンフィルム等を用いており、厚さが薄く重量が軽いため、溶融したブリブレグに充分な圧力を与えることができず、ブリブレグが加圧されて流出するのを抑えることができないものと思われる

【0012】そこで、耐熱性のゴムシートを離型シートとして使用する方法が提案されているが、ブリプレグに圧力を与えることはできるものの、ゴムシートはシート形成時の厚みの精度が低いため、積層したプリント基板を該ゴムシートで挟んで加圧する際、均一に圧力をかけることが困難であり、積層されたプリント基板の平面性を損なう。また、ゴムシートは弾性を有するため流出するプリプレグの圧力によって膨張し、プリプレグを流出させてしまう可能性もある。さらには、取扱が困難な上、シート形成時にゴミが付着しやすく、ゴミが付着したまま離型シートとして使用すると、積層プリント基板にゴミが付着し、品質を低下させることになる。その上、耐熱性のゴムシートは高価であるため生産コストも高くなり、実用性が低い。

【0013】また、軟化点の低いポリエチレンフィルムを耐熱性の離型シートで挟んだ離型シートを使用して積層プリント基板の製造を行うことも提案されているが、同様の結果であり、生産フストも高くかり実用性は低

いか

【0014】そこで本発明は、かかる実情に鑑みて提案 されたものであって、プリント基板をプリプレグを介し て所定の順番に順次積層し、この積層されたプリント基 板の上下に離型シートを配し、加圧加熱を施し、プリプ レグを溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる工程 において、プリプレグが加圧によって最外層に形成され るブラインドスルーホールの上下の開口部より滲み出る ことがなく、この後の工程で最外層に正確に配線回路を の可能な積層プリント基板の製造方法を提供することを 目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述の目的を 達成するために、ブラインドスルーホールを有するプリ ント基板を接着層を介して積層する積層プリント基板の 製造方法において、接着層を介して配置されたプリント 基板の上下に厚さ0.06~0.3mmの離型シートを 配して加圧加熱を行い、積層一体化を行うことを特徴と するものである。

【0016】先ず、図1に示すように絶縁性の基材1の 両面に銅箔2, 3をラミネートし、図2に示すように両 面の配線回路を接続したい部分に孔部を形成し、これに めっき4 a を施し、プラインドスルーホール4 とし、両 面に形成される配線回路間の導電を可能とする。

【0017】次に、積層後最外層になる面を除いて配線 回路を形成する。例えば、4層の積層プリント基板を製 造する際には、最外層にあたる面の配線回路は形成せず に内層となる面のみに配線回路を形成する。すなわち、 配線回路を形成する面上の銅箔上に所望の配線回路に応 30 じてエッチングレジストを形成し、その後エッチングを 施して、エッチングレジストを除去し、図3に示すよう に配線回路に応じた銅箔3, めっき4aを残し、配線回 路6を形成する。

【0018】そして、図4に示すように接着層となるプ リプレグ7を介して、プリント基板8,9を配線回路6 が内層となるように所定の順番に順欠積層し、この積層 されたブリント基板8,9の上下に離型シート10を配 し、中間板11を介して加圧加熱を施し、プリプレグ7 を溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる。

【0019】そして、積層されたプリント基板8、9間 の配線回路間の導電が必要な部分に、貫通孔を形成し、 めっきを施して導電が可能となるようにする。次いで、 最外層の配線回路の形成を行う。 すなわち、図6 に示す ようにプリント基板8、9の外層側に銅めっき12を施 し、図7に示すように所望の配線回路に応じてエッチン グレジスト13を形成し、その後エッチングを施して、 エッチングレジスト13を除去し、図9に示すように配 線回路に応じた銅めっき12. めっき4a. 銅箔2を残 し、配線回路14を形成する。

【0020】上記基材1の材料としては、通常のブリン ト基板に用いられるものであれば特に限定はなく、例え ば、紙にフェノール樹脂等を含浸または塗布することに よって作成される。また、プラインドスルーホール4の 形成はドリル等によって行えば良く、バリを取り除いた 後、通常プリント基板の製造に使用される方法でめっき 4 a を施し、基材 1 の両面に形成される配線回路間の導 電を可能とする。

【0021】また、配線回路6を形成する際のエッチン 形成することが可能であり、生産コストを低減すること 10 グレジスト5は通常のフォトリソ技術によってパターニ ングすればよく、また銅箔3のエッチングの手法も湿式 エッチング、ドライエッチング等の通常の手法を用いれ ば良い。

> 【0022】次に、接着層となるプリプレグ7である が、ガラスクロス等の補強材にエポキシ樹脂等の半硬化 状態のものを含浸させたもの等が挙げられ、加熱によっ て溶解し、再度の加熱によって完全に硬化するものであ れば良い。

【0023】さらに、離型シート10であるが、溶融し 20 たプリプレグ7が加圧によって流出する際に膨張すると とのない様、材質としては、比較的弾性の低いものが良 く、例えば、フッ素系であるテフロンフィルムやセルロ ース系である三酢酸セルロースフィルムやメチルペンテ ンコポリマー等が挙げられる。また、離型シート10の 厚さであるが、0.06~0.3 mmの範囲であること が望ましい。離型シート10の厚さが0.06mm未満 であると、離型シート10の重量が軽く、プリプレグ7 がブラインドスルーホール4の開口部から流出するのを 防ぐことができず、0.3mmよりも大であると離型シ ート10成形時に厚みの精度が良好なフィルムを得ると とができず、積層されたプリント基板8,9に均一な圧 力をかけることができない。なお、膜厚の薄いフィルム を積層し、厚みを上記の範囲とし、離型シート10とし て使用しても良いが、この場合1種類の材質によって形 成されることが望ましい。

【0024】また、貫通孔の形成及びめっきは、前述の プラインドスルーホール4形成時と同様に行えば良い。 さらには、最外層の配線回路14の形成も、配線回路6 の形成と同様に行えば良い。

[0025]

【作用】本発明においては、ブラインドスルーホールを 有するプリント基板を接着層を介して積層する積層プリ ント基板の製造方法において、接着層を介して配置され たプリント基板の上下に厚さ0.06~0.3mmの離 型シートを配して加圧加熱を行い、積層一体化を行うこ とを特徴としているため、プリプレグに加圧加熱を施 し、接着層を溶融させた後、硬化させ、積層一体化させ る工程において、接着層が加圧によって最外層に形成さ れるプラインドスルーホールの開□部より滲み出ること 50 がなく、その後の工程において最外層に正確に配線回路 を形成することが可能である。

[0026]

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例について実験結果に基づいて説明する。

【0027】本実施例においては、4層の積層プリント 基板を形成した。先ず、図1に示すように絶縁性の基材 1の両面に銅箔2、3をラミネートし、図2に示すよう に両面の配線回路を接続したい部分に孔部を形成し、こ れにめっき4aを施し、ブラインドスルーホール4と し、両面に形成される配線回路間の導電を可能とした2 10 枚組のプリント基板を5組用意した。

【0028】次に、積層後最外層になる面を除いて配線回路を形成した。すなわち、上記2枚組のブリント基板において、内層となる配線回路を形成する面の銅箔上に所望の配線回路に応じてエッチングレジストを形成し、その後エッチングを施して、エッチングレジストを除去し、図3に示すように配線回路に応じためっき4a、銅箔3を残し、配線回路6を形成した。

【0029】次に、図4に示すように接着層となるブリプレグ7を介して、ブリント基板8,9を配線回路6が20内層となるように所定の順番に順次積層し、この積層されたブリント基板8,9の上下に離型シート10を配し、中間板11を介して加圧加熱を施し、ブリブレグ7を溶融させた後、硬化させ、積層一体化させた。

【0030】この時、5組の積層プリント基板8、9の内、1組目には離型シート10としてテフロンフィルム(膜厚25μm)を用いて製造を行い、比較例1とし、2組目には離型シート10として膜厚50μmの三酢酸セルロースフィルムを用いて製造を行い、比較例2とした。さらに3組目には離型シートとして膜厚25μmのテドラーフィルムを3枚重ねたものを使用して製造を行い、実施例1とし、4組目には膜厚60μmのメチルベンテンコポリマーフィルムを用いて製造を行い、実施例2とした。

【0031】比較例1及び比較例2においては、図10 に示されるようにプリプレグ7が積層されたプリント基板8、9のブラインドスルーホール4の開口部より滲み出ていた。また、実施例1、2においては、図5に示されるようにプリプレグブ7が積層されたプリント基板8、9のブラインドスルーホール4の開口部から滲み出40 ていなかった

【0032】そして、比較例1、2、実施例1、2において積層されたプリント基板8、9間の配線回路間の導電が必要な部分に、貫通孔を形成し、めっきを施して導電が可能となるようにした。次いで、最外層の配線回路の形成を行った。すなわち、図6に示すようにプリント基板8、9の外層側に銅めっき12を施し、図7に示すように所望の配線回路に応じてエッチングレジスト13を形成し、その後エッチングを施して、エッチングレジスト13を除去し、配線回路に応じた銅めっき、めっ

き、銅箔を残し、配線回路を形成した。

【0033】この時、実施例1、2においては、上記のようにプリプレグ7が積層されたプリント基板8、9のプラインドスルーホール4の開口部より滲み出ていないため、図7に示されるように、銅めっき12の下にプリプレグ7が残存することはなく、図8に示されるようにエッチングレジスト13によって形成される配線回路を正確に銅めっき12、めっき4a、銅箔2によって形成することができた。

【0034】ところが、比較例1、2においては、上記のようにプリプレグ7が積層されたプリント基板8、9のプラインドスルーホール4の上下の開口部より滲み出ていたため、図11に示されるように、銅めっき12の下にプリプレグ7を残存させたままエッチングレジスト13を形成することになる。このままエッチングを施すと、プリプレグ7の下に存在するめっき4a及び銅箔2はエッチングによって除去されることなく残存してしまい、エッチングレジスト13によって形成された配線回路を正確に形成することができなかった。

20 【0035】 これらの結果から、ブラインドスルーホールを有するブリント基板を接着層を介して穏層する積層プリント基板の製造方法において、接着層を介してプリント基板を観層した後、その積層プリント基板の上下に離型シートを配して加圧加熱を行う際、その厚さを0.06~0.3 mmとすることによって、ブリプレグに加圧加熱を施し、プリプレグを溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる工程において、溶融したプリプレグが加圧によって最外層に形成されるブラインドスルーホールの開口部より滲み出ることがなく、その後の工程において最外層に正確に配線回路を形成することが可能であることが確認された。

[0036]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明においては、ブラインドスルーホールを有するブリント基板を接着層を介して積層する積層ブリント基板の製造方法において、接着層を介して配置されたブリント基板の上下に厚さ0.06~0.3mmの離型シートを配して加圧加熱を行い、積層一体化を行うため、接着層に加圧加熱を施し、接着層を溶融させた後、硬化させ、積層一体化させる工程において、接着層が加圧によってブラインドスルーホールの開口部より滲み出ることがなく、その後の工程において最外層に正確に配線回路を形成することができ、品質の向上された積層ブリント基板を得ることができる。

[0037] また、離型シートを選択する際、耐熱性、 離型性を有する広い範囲の材料からの選択が可能である ため、生産コストを低減することができ、生産性が非常 に高く、工業的価値が高い。

【図面の簡単な説明】

50 【図1】本発明の檟層プリント基板の製造方法の一例を

工程順に示すものであり、基材に銅箔をラミネートする 工程を示す要部駅略断面図である。

【図2】ブラインドスルーホールの形成工程を示す断面 図である。

【図3】内層にあたる面に配線回路が形成された状態を 示す断面図である。

【図4】プリプレグを介してプリント基板を積層する工程を示す断面図である。

【図5】 ブリブレグを介してブリント基板が積層された 状態を示す断面図である。

【図6】積層されたプリント基板の最外層に銅めっきを施す工程を示す断面図である。

【図7】最外層に配線回路を形成する工程を示す断面図 である。

【図8】最外層に配線回路が形成された状態を示す断面 図である。

【図9】本発明の積層ブリント基板の製造方法によって 製造された積層ブリント基板を示す断面図である。 *【図10】従来の積層ブリント基板の製造方法の工程の うちブリプレグを介してブリント基板が積層された状態 を示す断面図である。

【図11】従来の積層プリント基板の製造方法の工程の うち最外層に配線回路を形成する工程を示す断面図であ る。

【符号の説明】

1 · · · · 基材

2・・・・銅箔

3 · · · · 銅箔

4・・・・ブラインドスルーホール

4 a・・・めっき

7・・・・プリプレグ

8・・・・プリント基板

9・・・・プリント基板

10・・・離型シート

12・・・銅めっき

